課題番号	:F-15-HK-0037
利用形態	:機器利用
利用課題名(日本語)	:p·i·n 接合型バックゲート構造を用いたスピン信号のゲート制御に関する研究
Program Title (English)	:Gate control of spin signals through a p-i-n junction-type backgate structure
利用者名(日本語)	:宮川拓望,山本真史,植村哲也
Username (English)	:T. Miyakawa, M. Yamamoto, <u>T. Uemura</u>
所属名(日本語)	:北海道大学大学院情報科学研究科
Affiliation (English)	:Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

#### <u>1. 概要(Summary)</u>

スピントランジスタをはじめとする半導体スピン 機能デバイスの実現には、スピン偏極した電子を半導 体チャネル中に電気的に注入する"スピン注入"と、注 入されたスピンをゲート電圧によって制御する"スピ ン信号のゲート制御"の技術確立が課題である.スピ ン注入に関してはこれまで盛んに研究がなされ, Si や GaAs, Ge などさまざまな半導体チャネルにて実証が なされている.一方、ゲート制御に関しては実証例が 極めて少なく, チャネル材料としては InAs 量子井戸[1], グラフェン<sup>[2]</sup>と Si<sup>[3]</sup>にのみ限られている. また, チャ ネル材料によりゲート電界の効果の発現の仕方が大 きく異なるため、様々なチャネル材料においてスピン 信号のゲート制御機構を系統的に調べることが重要 な課題である.また、いずれの報告例もスピンのゲー ト制御効率は非常に小さく, 高効率化が求められてい る.

本研究の目的は,(1) GaAs チャネルにおけるスピン 信号の高効率ゲート制御の実証,および,(2) GaAs チ ャネルにおけるスピン信号のゲート制御機構を明ら かにすることである.

<u>2. 実験(Experimental)</u>

利用した主な装置
 超高精細高精度電子ビーム描画装置 100 kV

## ELS-7000HM

#### 反応性イオンエッチング装置 RIE-10NRV

● 実験方法

Fig. 1 に,作製したデバイス構造の模式図と端子配 置を示す.電極-2,3の接合はそれぞれ 1.0×10 μm<sup>2</sup>, 0.5 × 10 μm<sup>2</sup>であり,接合間距離は 0.7, 1.0, 2 μm である. フォトレジスト, EB レジストからなる 2 層レジスト 法を用いた EB 描画, RIE により, 上記の接合パターン を作製した.



geometry

<u>3. 結果と考察(Results and Discussion)</u>

Fig. 2 に,  $I_{\text{bias}}$ = 20  $\mu$ A,  $V_{\text{G}}$ = 1.4, 0, -1.6, -2.4 V の Cross nonlocal(CNL)配置と nonlocal(NL)配置におけるスピン バルブ信号と Hanle 信号を示す. 縦軸は  $V_{\text{NL}}/I_{\text{bias}}$ で定 義されるスピン抵抗の大きさを表す. ここに,  $I_{\text{bias}}$ は 注入電流量,  $V_{\text{NL}}$ は測定電圧である(Fig. 1).

Fig. 2 (a), (b) に示すように, CNL 配置におけるスピ ンバルブ信号および Hanle 信号の大きさは比較的低い  $V_{\rm G}$ 下で明瞭に変化した.スピン抵抗 ( $\Delta V_{\rm NL}/I_{\rm bias}$ )の $V_{\rm G}$ による変化分を,ゲート電圧変化分と単位面積当たり のゲート容量の積で規格化した値をスピン信号のゲ ート制御効率と定義すると, CNL 配置における制御効 率は従来 <sup>[2,3]</sup>の約 50 倍であった.このことから, GaAs チャネルを流れるスピン偏極電流の高効率ゲート制 御が実証された.

一方, Fig. 2(c), (d)に示すように NL 配置におけるス ピン信号は V<sub>G</sub> に対して僅かに変調された. その結果, NL 配置におけるスピン信号のゲート制御効率は CNL 配置に比較して小さかった. 今回の結果より, NL 配 置に比べ, CNL 配置の方がスピン信号のゲート制御に 関して有利であることがわかった. 次に、各*V*G下におけるスピンパラメータを算出するため に、スピン輸送理論を用いて Hanle 信号のフィッティング を行った. Fig. 2 (b)に、Hanle 信号のフィッティング結果を 示す.フィッティングカーブは Hanle 信号とよい一致を示し ている.また、フィッティングから得られた各スピンパラメー タのゲート電圧依存性から、チャネルが空乏化するにつ れ、スピンライフタイム(*t*)とスピン拡散長(*λ*N)が増大する可 能性があることを明らかにした.さらにスピン偏極率がゲ ート電圧により大きく変調されることがわかった.



Fig. 2. (a) Spin-valve signals and (b) Hanle signals in cross nonlocal (CNL) geometry, (c) Spin-valve signals and (d) Hanle signals in NL geometry.

## <u>4. その他・特記事項(Others)</u>

## 【参考文献】

[1] J. Kim et al., JMMM **403**, 77(2016).

[2] H. Goto et al., APL 92, 212110 (2008).

[3] T. Sasaki et al., PRAP 2, 034005(2014).

#### 【謝辞】

本研究は JSPS 科研費 25286039,15K13960 の助成を 受けて行われた.

#### 5. 論文·学会発表(Publication/Presentation)

### 【論文】

T. Miyakawa et al., APEX 9, 023103 (2016).
 (Selected for Spotlights of APEX)

#### 【学会発表】

(1) T. Miyakawa et al., 17<sup>th</sup> International Conference on Modulated Semiconductor Structures, July 26-31, 2015.
(2) 宮川拓望他,第20回半導体スピン工学の基礎と応用,平成27年12月4日.

(3) 宮川拓望他,第 51 回応用物理学会北海道支部学術講演会,平成 28 年 1 月 10 日.

# <u>6. 関連特許(Patent)</u>

なし